第88回応用セラミックス研究所講演会

「インクジェットによる電子デバイスの形成」

北陸先端科学技術大学院大学

ナノマテリアルテクノロジーセンター

(元 セイコーエプソン株式会社 基盤技術研究所 所長)

下田達也 教授

2007年3月1日(木) 1:00~3:00

東京工業大学

応用セラミックス研究所 6階 613号室

連絡先: 吉村昌弘 (5323)